# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP404255357A

PAT-NO: JP404255357A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04255357 A

TITLE: INK JET RECORDING APPARATUS

PUBN-DATE: September 10, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME SEKIYA, TAKURO KIMURA, TAKASHI SHINGYOUCHI, MITSURU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME RICOH CO LTD COUNTRY N/A

APPL-NO: JP03038000

APPL-DATE: February 7, 1991

INT-CL (IPC): B41J002/05;B41J002/16

US-CL-CURRENT: 347/64

### ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance the durability of an energy acting part by providing a protective layer covering the surface opposed to ink of the energy acting part arranged under the liquid surface of the ink to instantaneously generate an air bubble in the ink and formed by alternately laminating membranes composed of two or more kinds of different substances.

CONSTITUTION: A heater part (energy acting part) 8 is formed on the sides of the deepest parts of the comb tooth-shape ink flow paths on a substrate. A heat accumulating layer 12 and a heating resistor layer 13 are laminated to the substrate and a control electrode 14 and an earth electrode 15 are formed thereon in opposed relationship to form the heater part 8 between both electrodes 14, 15. A protective layer 16 is provided to the surfaces opposed to ink of the heating resistor 13 and the electrodes 14, 15. For example, the protective layer 16 is formed by alternately laminating SiO<SB>2</SB> membranes 17 and Si<SB>3</SB>N<SB>5</SB> membranes by five and laminating a Ta film 19 for cavitation resistance to the uppermost part. By forming the protective film 16 into a multilayer structure, the stresses of the respective layers are relaxed and a pinhole becomes hard to generate.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

12/06/2002. EAST Version: 1.03.0002

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

## (11)特許出額公開番号

特開平4-255357

(43)公開日 平成4年(1992)9月10日

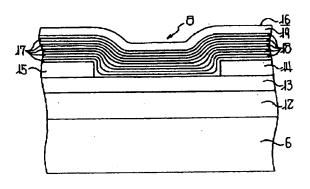
(51) Int.Cl. <sup>5</sup> B 4 1 J	2/05	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所			
	2/16		9012-2C 9012-2C	B41J	3/04		03	_	
				1	<b>茶香蕾求</b>	未請求	請求	項の数 2 (全 8	頁)
(21)出願番号		<b>特顧平3-380</b> 00		(71)出願人	000006747 株式会社リコー				
(22)出顧日		平成3年(1991)2	月7日	(72)発明者	関谷	卓朗 大田区中原		丁目3番6号	株式
				(72)発明者	東京都		馬込1	丁目3番6号	株式
				(72)発明者	東京都		馬込 1	丁目3番6号	株式
		,		(74)代理人	弁理士	柏木	坍		

# (54)【発明の名称】 インク飛翔記録装置

## (57)【要約】

【目的】 電気パルスの繰返し印加に対するエネルギー 作用部の耐久性を向上させる。

【構成】 エネルギー作用部8のインクに対向する面を 覆うとともに二種類以上の異なる物質を薄膜状態で交互 に複数層積層した保護層16を設けた。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インク供給手段と、このインク供給手段 により供給されたインクを保持するインク液面保持手段 と、インク液面内に配設されてインク中に瞬間的に成長 する気泡を生じさせるエネルギー作用部と、このエネル ギー作用部に画像情報に応じた駆動信号を与える信号入 力手段とを有するインク飛翔記録装置において、前記エ ネルギー作用部の前配インクに対向する面を覆うととも に二種類以上の異なる物質を薄膜状態で交互に複数層積 層した保護層を設けたことを特徴とするインク飛翔記録 10 装置。

【請求項2】 導入されるインクを収容するとともにこ のインクに熱によって気泡を発生させ、この気泡の体積 増加に伴う作用力を発生させるエネルギー作用部を付散 した旅路と、この旅路に連通するとともに前記インクを 前配作用力によって液滴として吐出飛翔させるためのオ リフィスと、前記流路に連通してこの流路に前記インク を導入する手段とを有するインク飛翔配録装置におい て、前記エネルギー作用部の前記インクに対向する面を 覆うとともに二種類以上の異なる物質を薄膜状態で交互 20 に複数層積層した保護層を設けたことを特徴とするイン ク飛翔配録装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エネルギー作用部から の発熱を利用してインクを飛翔させることにより記録を 行うインク飛翔記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ノンインパクト記録法は、記録時におけ る騒音の発生が無視し得る程度に極めて小さいという点 において、最近関心を高めている。その中で、高速記録 が可能であり、しかも、所謂普通紙に特別の定着処理を 必要とせずに記録の行える所謂インクジェット記録法は 極めて有力な記録法であって、これまでにも様々な方式 が提案され、改良が加えられて商品化されたものもあれ ば、現在もなお実用化への努力が続けられているものも ある。

【0003】このようなインクジェット記録法は、所謂 インクと称される記録液体の小滴を飛翔させ、被記録体 に付着させて記録を行うものであって、この記録液体の 小滴の発生法及び発生された小滴の飛翔方向を制御する ための制御方法によって幾つかの方式に大別される。

【0004】第1の方式は、例えば米国特許第3060 429号明細書に開示されているものである。これは、 Tele type方式と称され、記録液体の小滴の発生を静電 吸引的に行い、発生した小滴を記録信号に応じて電界制 御し、被記録体上にこの小滴を選択的に付着させて記録 を行うものである。

【0005】これについて更に詳述すれば、ノズルと加 速電極間に電界をかけて、一様に帯電した記録液体の小 50 滴を発生させるための直接的エネルギーが電気的エネル

**滴をノズルより吐出させ、吐出した小滴を記録信号に応** じて電気制御可能なように構成されたxy偏向電極間を 飛翔させ、電界の強度変化によって選択的に小滴を被記 録体上に付着させて記録を行うものである。

[0006] 第2の方式は、例えば米国特許第3596 275号明細書、米国特許第3298030号明細書等 に開示されているものである。これは、Sweet方式と称 され、連続振動発生法により帯電量の制御された記録液 体の小滴を発生させ、この帯電量の制御された小滴を、 一様の電界がかけられている偏向電極間を飛翔させて、 被記録体上に記録を行うものである。

【0007】具体的には、ピエゾ振動素子の付設されて いる記録ヘッドを構成する一部であるノズルのオリフィ ス(吐出口)の前に記録信号が印加されるようにした帯 電電極を所定距離離間させて配置し、前記ピエゾ振動素 子に一定周波数の電気信号を印加することでピエゾ振動 素子を機械的に振動させ、オリフィスより記録液体の小 滴を吐出させる。この時、吐出する小滴には帯電電極に より電荷が静電誘導され、小滴は記録信号に応じた電荷 量で帯電される。帯電量の制御された小滴は、一定電界 が一様にかけられている偏向電極間を飛翔する時に、付 加された帯電量に応じて偏向を受け、記録信号を担う小 滴のみが被記録体上に付着することになる。

【0008】第3の方式は、例えば米国特許第3416 153号明細書に開示されているものである。これは、 Hertz方式と称され、ノズルとリング状の帯電電極間に 電界をかけ、連続振動発生法によって、記録液体の小滴 を発生霧化させて記録させる方式である。即ち、この方 式ではノズルと帯電電極間にかける電界強度を配録信号 に応じて変調することにより小滴の霧化状態を制御し、 記録画像の階調性を出して記録するものである。

【0009】第4の方式は、例えば米国特許第3747 120号明細書に関示されているものである。これは、 Steume 方式と称され、第1~3の方式とは根本的に原 理が異なるものである。即ち、第1~3の方式が、何れ もノズルより吐出された記録液体の小滴を、飛翔してい る途中で電気的に制御し、記録信号を担った小滴を選択 的に被記録体上に付着させて記録を行わせるのに対し、 このStemme 方式では、配録信号に応じて吐出口より記 録液体の小滴を吐出飛翔させて記録するものである。

【0010】 つまり、Stemme 方式は、記録液体を吐出 する吐出口を有する記録ヘッドに付設されているピエゾ 振動素子に、電気的な記録信号を印加してピエゾ振動素 子の機械的振動に変え、この機械的振動に従い吐出口よ り記録液体の小滴を吐出飛翔させて被記録体に付着させ **るものである。** 

【0011】これらの4方式は、各々に特長を有するも のであるが、同時に、解決すべき課題点もある。

【0012】まず、第1~第3の方式は、配録液体の小

20

3

ギーであり、かつ、小滴の偏向制御も電界制御による。 よって、第1の方式は、構成上はシンプルであるが、小 滴の発生に高電圧を要し、かつ、記録ヘッドのマルチノ ズル化が困難で高速記録には不向きである。

【0013】第2の方式は、記録ヘッドのマルチノズル 化が可能で高速記録に向くが、構成上複雑であり、か つ、記録液体の小滴の電気的制御が高度で困難であり、 ・被記録体上にサテライトドットが生じやすい。

【0014】第3の方式は、配録液体の小滴を霧化することにより階調性に優れた記録が可能ではあるが、他 10方、霧化状態の制御が困難である。また、記録画像にカブリが生ずるとか、記録ヘッドのマルチノズル化が困難で高速記録には不向きであるといった欠点がある。

【0015】一方、第4の方式は、第1~第3の方式に 比べて比較的多くの利点を持つ。まず、構成がシンプル である。また、オンデマンド (on-denand) で記録液体 をノズルの吐出口より吐出させて記録を行うために、第 1~第3の方式のように吐出飛翔する小滴の内、 國像記 録に要しなかった小滴を回収する必要がない。また、第 1,2の方式のように、導電性の記録液体を使用する必要がなく、記録液体の物質上の自由度が大きいといった 利点を持つ。しかし、反面、記録ヘッドの加工上に問題 があり、所望の共振周波数を有するピエゾ振動素子の小型化が極めて困難である等の理由から、記録ヘッドのマルチノズル化が難しい。また、ピエゾ振動素子の機械的 振動という機械的エネルギーによって記録液体の小滴の 吐出飛翔を行わせるので高速記録には不向きなものとなっている。

【0016】このように、従来法には、構成上、高速配 録化上、記録ヘッドのマルチノズル化上、サテライトド 30 ットの発生及び記録画像のカプリ発生等の点において、 一長一短があり、その長所が発揮される用途にしか適用 し得ないという制約を受けるものである。

【0017】しかし、このような不都合も本出願人により提案された特公昭56-9429号公報に開示のインクジェット記録方式によればほぼ解消し得る。これは、被室内のインクを加熱して気泡を発生させることによりインクに圧力上昇を生じさせ、微細な毛細管ノズルからインクを飛び出させて記録するものである。その後、この原理を利用して多くの発明がなされた。

【0018】ところで、特公昭56-9429号公報に開示された原理と同じ原理を利用したインクジェット記録方法としては、特公昭59-31942号公報に開示されたものが知られている。

設したことを特徴とする被補噴射記録装置であるが、より具体的には、発熱体上に各種の保護層を $1\sim3$ 層設け、その耐久性向上を図ったものである。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】しかし、本発明者による実験結果によれば、特公昭59-31942号公報に関示されたものにおいては、十分な耐久性が得られていない。

[0021]

【課題を解決するための手段】インク供給手段と、このインク供給手段により供給されたインクを保持するインク液面保持手段と、インク液面内に配設されてインク中に瞬間的に成長する気泡を生じさせるエネルギー作用部と、このエネルギー作用部に画像情報に応じた駆動信号を与える信号入力手段とを有するインク飛翔記録装置において、前配エネルギー作用部の前配インクに対向する面を覆うとともに二種類以上の異なる物質を薄膜状態で交互に複数層積層した保護層を設けた。

[0022]また、導入されるインクを収容するとともにこのインクに熱によって気泡を発生させ、この気泡の体積増加に伴う作用力を発生させるエネルギー作用部を付設した流路と、この流路に連通するとともに前記インクを前記作用力によって液滴として吐出飛翔させるためのオリフィスと、前記流路に連通してこの流路に前記インクを導入する手段とを有するインク飛翔記録装置において、前記エネルギー作用部の前記インクに対向する面を覆うとともに二種類以上の異なる物質を等膜状態で交互に複数層積層した保護層を設けた。

[0023]

【作用】エネルギー作用部の上面が保護層により覆われているため、インクとの接触が防止される。さらに、保護層を二種類以上の異なる物質を薄膜状態で交互に複数層積層した多層構造とすることにより、各層の応力が緩和されるとともにピンホールが発生しにくくなるためにエネルギー作用部の耐久性が向上する。

[0024]

【実施例】 請求項1記載の発明の一実施例を図1乃至図7に基づいて説明する。まず、本実施例のインク飛翔記録装置の構成要素を図3乃至図6により説明する。この40 インク飛翔記録装置は、インク供給管(インク供給手段)1に接続された中空のインク供給室2を有して待形状に形成されたマニホールド3をペース材として構成されている。前記マニホールド3の頂部には前記インク供給室2に連通するスリット4が形成された基板5が固定されている。この基板5上には前記スリット4の両側に位置させて互い違いに櫛歯状の障壁6が形成され、これらの障壁6間には流路7(インク液面保持手段)が形成されている。これらの流路7は前記障壁6とは逆に互い違いに櫛歯状となって前記スリット4に連通されている。また、前記基板5トには各流路7ごとに最奥部側に

· Significan

20

位置させて各々ヒータ部(エネルギー作用部)8が形成 されている。よって、ヒータ部8の平面的な配列を見る と、図4のように前記スリット4の両側で千鳥状配列と なる。また、各流路7の途中に位置させて基板5上には 障壁6と同等の高さの流体抵抗部9が形成されている。 さらに、前記基板5の周囲を覆うとともに枠状の保持部 材10により押え固定される幕膜状導電性リード(信号 ・ 入力手段) 11が前記マニホールド3上に設けられてい

[0025] 前配ヒータ部8付近の構造を拡大して図6 に示す。前記基板5上には蓄熱層12と発熱抵抗体層1 3とが積層状態で形成され、さらに、発熱抵抗体層 13 の上には制御電極14とアース電極15とが対向状態で 形成され、これらの電極14,15の間の部分が前記と ータ部8とされている。また、前配発熱抵抗体層13及 び前記電板14,15における後述するインクに対向す る面を覆う保護層16が設けられている。なお、前配各 発熱抵抗体層13は、前配制御電極14やアース電極1 5を介してワイヤポンディング(図示せず)により前記 **薄膜状導電性リード11に電気的に接続され、この薄膜** 状導電性リード12は画像情報信号入力手段(図示せ ず) に接続されている。

【0026】つぎに、前配保護層16の構造を拡大して 図1に示す。この保護層16は、薄膜状のSiOzの保 護膜17と薄膜状のSi₃N₅の保護膜18とを交互に5 層ずつ積層し、さらに、最上部には耐キャピテーション のためにTaの保護膜19を積層したものである。な お、各保護膜17,18はそれぞれ1000人の厚さに 設定されるとともにCVD法により形成され、前記保護 膜19は3000人の厚さに設定されている。

egle . . . . .

【0027】ここで、インクの飛翔原理の概要について 説明する。まず、インク供給管1からインク供給室2に 供給されたインク20 (図7参照) は、毛管現象により 微細なスリット4を通って障壁6により囲まれた櫛歯状 の流路7全域に満たされることになる。なお、スリット 4や流路7の寸法によっては、毛管現象だけではインク 20を十分に流路7全域に供給・保持させることができ ないが、このような場合には、インク供給管1の元にあ るインクタンク(図示せず)とインク飛翔記録装置のへ ッド部との高さを調整することにより、水頭差を利用す ればよい。このように流路7全域にインク20が満たさ れ、各ヒータ部8もインク20に覆われた状態となるよ うにインク液面の高さを調整した定常状態において、画 像情報に応じて各発熱抵抗体層13に対して個別に通電 を行うと、ヒータ部8が発熱するとともにこのヒータ部 8の上方においてインク20中に気泡21(図7参照) が発生する。そして、この気泡21の推進力によりイン ク20がヒータ部8の面に対して略垂直な方向へ飛翔す ることになる。

【0028】つぎに、インクの飛翔原理の詳細について

図7に基づいて説明する。なお、図7では、ヒータ部8 及びその周辺部を拡大して示すが、簡単のため、電極等 は省略してある。図7(a)は定常状態を示し、流路7 全域にインク20が満たされ、ヒータ部8上もインク2 0により覆われている。ヒータ部8を加熱させると、ヒ 一夕部8の表面温度が急上昇し、隣接インク層に沸騰現 象が起きるまで熱せられ、同図(b)に示すように微小 な気泡21が点在した状態となり、さらに、ヒータ部8 の全面で急激に加熱された隣接インク層が瞬時に気化し て同図 (c) に示すように沸騰膜を作る。このように気 泡が成長した状態において、表面温度は300~350 ℃になり、いわゆる膜沸騰状態にある。また、ヒー夕部 8の上部にあるインク20層は、気泡成長の推進力によ り、図示の如く、インク液面が盛り上がった状態とな る。同図(d)は気泡21が最大に成長した状態を示 し、インク液面からインク柱22が成長した状態とな る。このような最大気泡となるまでに要する時間は、へ ッド(基板5)構造、印加パルス条件等にもよるが、通 常、パルス印加後5~30μsec程度要する。最大気泡 となった時点では、ヒータ部8は既に通電されていない 状態にあり、ヒータ部8の表面温度は降下しつつある。 気泡21が最大となる時のタイミングは、電気パルス印 加のタイミングから若干遅れたものとなる。同図(e) は気泡21がインク20等により冷却され収縮を開始し た状態を示す。インク柱22の先端部では押出された速 度を保ちつつ前進し、後端部では気泡21の収縮に伴っ てインク液面にインク20が逆流することにより、図示 の如く、インク柱22にくびれが生ずる。気泡21がさ らに収縮すると、同図 (f) に示すように、ヒータ部8 面にインク20が接し、ヒータ部8面がさらに急激に冷 却される状態となる。そして、インク柱22はインク液 面から切断され、被記録体(図示せず)の方向へ2~1 0 m/sの速度で飛翔する。なお、この時の飛翔速度は、 ヘッド(基体5)構造、インク物性、印加パルス条件等 に依存するが、飛翔速度が比較的遅い場合(2~3回/ s) にはインク20は滴状となって飛翔し、比較的速い 場合(7~10m/s)にはインク20は細長い柱状とな って飛翔する。この後、同図(g)に示すように同図 (a) と同様な定常状態に戻り、流路7全域にインク2 0が満たされ、気泡21も完全に消滅した状態となる。 【0029】つぎに、図1に示した構造の保護層16を 設けたヒータ部8と、図2に示した従来構造の保護層1 6 aを設けたヒータ部8 aとの耐久性の比較結果につい て説明する。保護層16は、上述のように厚さ寸法がそ れぞれ1000人である薄膜状のSi〇2の保護膜17 とSixNsの保護膜18とを交互に5層ずつ積層し、最 上部にTaの保護膜19を積層したものである。一方、 保護層16aは、厚さ寸法がそれぞれ5000点のSI O:の保護膜17aとSi:N:の保護膜18aとを各1 50 層積層するとともに最上部にTaの保護膜19を積層し

たものである。なお、智熱層12や発熱抵抗体層13及 び電極14、15は共通であり、発熱抵抗体層13は、 サイズが28μm×168、厚さが0.2μm、材料が HfB2のものを用いた。また、保護膜17,18,1 7a、18aはともにCVD法により形成した。さら に、耐久性比較試験時における駆動条件としては、駆動 電圧20V、駆動パルス幅6μsec、駆動周波数4kH 2 を与えた。以上の条件での比較結果によれば、電気バ ルスの繰返し印加に対して、ヒータ部8は、2.6×1 0º回以上の耐久性があり、ヒータ部18aは1.2× 10 ク流入口、26はオリフィス、27は流路、28は液室 10 回であった。

【0030】つぎに、図示しないが、積層する保護膜の 層数、厚さ、材質を変えた本発明に係る保護層を設けた ヒータ部と、従来構造の保護層を設けたヒータ部との耐 **久性を比較した第二の比較結果について説明する。ここ** で、本発明に係る保護層は、厚さ寸法がそれぞれ800 AのSIO₂の保護膜とAl₂O₂の保護膜とを交互に7 層ずつ積層したものであり、比較する従来構造の保護層 は、厚さ寸法がそれぞれ5600人のSi〇₂の保護膜 とAlsOsの保護膜とを各1層積層したものである。な お、本発明に係る保護層の保護膜及び従来構造の保護層 の保護膜もともにCVD法により形成した。また、発熱 抵抗体層のサイズや駆動条件等は上述した比較試験の場 合と同様である。この場合において、電気パルスの繰返 し印加に対して、本発明に係る保護層を設けたヒータ部 は3. 3×10°回以上の耐久性があり、従来構造の保 護層を設けたヒータ部18は1.4×10\*回であっ た。

【0031】同様に、積層する保護膜の層数、厚さ、材 質を変えた本発明に係る保護層を設けたヒータ部と、従 来構造の保護層を設けたヒータ部との耐久性を比較した 第三の比較結果について説明する。ここで、本発明に係 る保護層は、厚さ寸法がそれぞれ600ÅのS1Ozの 保護膜とSlsNcの保護膜とを交互に10層ずつ積層し たものであり、比較する従来構造の保護層は、厚さ寸法 がそれぞれ6000人のSIOzの保護膜とSinNaの 保護膜とを各1層積層したものである。 なお、本発明に 係る保護層の保護膜及び従来構造の保護層の保護膜もと もにRFスパッタリング法により形成した。また、発熱 抵抗体層のサイズや駆動条件等は上述した比較試験の場 合と同様である。この場合において、電気パルスの繰返 し印加に対して、本発明に係る保護層を設けたヒータ部 は3.2×10°回以上の耐久性があり、従来構造の保 護層を設けたヒータ部18は1.1×10<sup>8</sup>回であっ

【0032】以上の三つの試験結果から、保護層の全体 の厚さが等しい場合には、薄い保護膜を多層に積層した 場合のほうがヒータ部の耐久性が向上することがわかっ た。これは、各保護膜のもつ応力が緩和され、さらに、 ピンホールができにくいためであると考えられる。

[0033] ついで、請求項2記載の発明の一実施例を 図8乃至図12に基づいて説明する。まず、図8は本発 明が適用されるインク飛翔記録装置の一例としてのパブ ルジェットヘッドの動作説明図、図9はパプルジェット ヘッドの一例を示す斜視図、図10は図9に示したヘッ ドを構成する蓋基板 (図10(a)) と基板 (図10 (b)) とに分解した時の斜視図、図11は図10 (a) に示した蓋基板を裏側から見た斜視図である。 こ れらの図面中、23は蓋基板、24は基板、25はイン を形成するための領域、29は制御電極、30はアース 電極、31はエネルギー作用部であるヒータ部、32は インク、33は気泡、34は飛翔インク滴である。

【0034】最初に、図8を参照しながらパブルジェッ トによるインク噴射について説明すると、同図(a)は 定常状態であり、オリフィス面でインク32の表面張力 と外圧とが平衡状態にある。同図 (b) はヒータ部31 が加熱されて、ヒータ部31の表面温度が急上昇し隣接 インク層に沸騰現象が起きるまで加熱され、微小気泡3 3が点在している状態である。同図(c)はヒータ部3 1の全面で急激に加熱された隣接インク層が瞬時に気化 し、沸騰膜を作り、この気泡33が成長した状態であ る。この時、流路27内の圧力は、気泡33の成長した 分だけ上昇し、オリフィス面での外圧とのパランスがく ずれ、オリフィス26からインク柱が成長し始める。同 図(d)は気泡33が最大に成長した状態であり、オリ フィス面より気泡33の体積に相当する分のインク32 が押し出される。この時、ヒータ部31には電流が流れ ていない状態にあり、ヒータ部31の表面温度は降下し つつある。なお、気泡33の体積が最大値となるタイミ ングは電気パルスの印加タイミングからやや遅れたもの となる。同図(e)は気泡33がインク32等により冷 却されて収縮を開始し始めた状態を示す。インク柱の先 端部では押し出された速度を保ちつつ前進し、後端部で は気泡33の収縮に伴って流路27内圧の減少によりオ リフィス面から流路27内へインク32が逆流してイン ク柱にくびれが生ずる。同図(f)はさらに気泡33が 収縮し、ヒータ部31上面にインク32が接してヒータ 部31上面がさらに急激に冷却される状態にある。 オリ フィス面では、外圧が流路27内圧より高い状態になる ためメニスカスが大きく流路27内に入り込んできてい る。インク柱の先端部は液滴になり、被記録体(図示せ ず) の方向へ5~10m/sの速度で飛翔している。同図 (g) は流路27内にインク32が毛管現象により再び 供給されて同図(a)の状態に戻る過程で、気泡33は 完全に消滅している。

[0035] つぎに、図12は前配ヒータ部31付近の 構造を拡大して示したもので、同図(a)はパブルジェ ットヘッドをオリフィス26個から見た正面図、同図 (b) は同図(a) におけるX-X線断面図である。基

50

40

9

板24上には響熱層35と発熱抵抗体層36とが積層状態で形成され、さらに、発熱抵抗体層36の上には制御電極29とアース電極30とが対向状態で形成され、これらの電極29,30の間の部分が前配ヒータ部31とされている。また、前記発熱抵抗体層36や電極29,30の上方を覆う保護層37が設けられている。この保護層37は、発熱抵抗体層36や電極29,30を流路27内のインク32から化学的、物理的に保護するためにインク32と隔絶せさるとともに、インク32を通じて電極29,30間が短絡することを防止し、さら10に、インク32を通じて電極29,30間が短絡することを防止し、さら10に、インク32を通じて跨接する電極間でリークすることを防止するためのものである。

【0036】ここで、前配保護層37は、図1において 説明したものと同様に、二種類以上の異なる物質を薄膜 状盤で交互に複数層積層することにより構成されてい る。そして、このように保護層37を複数層の積層構造 とすることにより、電気パルスの繰返し印加に対するヒ ータ部31の耐久性が大幅に向上する。

【0037】つぎに、図13は発熱抵抗体層を用いる気泡発生手段の構造を説明するための詳細図である。なお、図面中、38は発熱抵抗体層、39は対向する一対の電極、40は保護層、41は電源装置を示し、発熱抵抗体層38を構成する材料として有用なものには、例えば、タンタルーS10。の混合物、窒化タンタル、ニクロム、銀ーパラジウム合金、シリコン半導体、あるいは、ハフニウム、ランタン、ジルコニウム、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、ニオブ、クロム、パナジウム等の金属の硼化物があげられる。これらの発熱抵抗体層38を構成する材料の中、殊に金属硼化物が優れたものとしてあげることができ、その中でも最も特の優れているのが、硼化ハフニウムであり、次いで、硼化ジルコニウム、硼化ランタン、硼化タンタル、硼化パナジウム、硼化二オブの順となっている。

【0038】 発熱抵抗体層 38 は、上記の材料を用いて、電子ピーム蒸着やスパッタリング等の手法を用いて形成することができる。 発熱抵抗体層 38 の膜厚は、単位時間当たりの発熱量が所望通りとなるように、その面積、材質及びヒータ部の形状及び大きさ、更には実際面での消費電力等に従って決定されるものであるが、通常の場合、 $0.001\sim5~\mu{\rm m}$ 、好ましくは $0.01\sim1~\mu{\rm m}$ とれさる。

【0039】電極39を構成する材料としては、通常使用されている電極材料の多くのものが有効に使用され、 具体的には、例えばAl, Ag, Au, Pt, Cu等があげられ、これらを使用して蒸着等の手法で所定位置に、所定の大きさ、形状、厚さで設けられている。

[0040] 保護層40に要求される特性は、ヒータ部で発生された熱をインクに効果的に伝達することを妨げず、インクから発熱抵抗体層38や電極39を保護するということである。保護層40を構成する材料として有 50

用なものには、例えば、酸化シリコン(S 1 O<sub>2</sub>)、窒化シリコン(S 1 1 N<sub>4</sub>)、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム(A 1 2 O<sub>3</sub>)、酸化タンタル、酸化ジルコニウム等があげられ、これらは、電子ピーム蒸着やスパッタリング等の手法を用いて形成することができる。保護層40の膜厚は、通常は0.01~10  $\mu$  m、好ましくは0.1~3  $\mu$  m とされる。

10

[0041]

【発明の効果】本発明は、上述のようにエネルギー作用 部を覆う保護層を、二種類以上の異なる物質を薄膜状態 で交互に複数層積層して構成したことにより、電気パルスの繰返し印加に対するエネルギー作用部の耐久性を大 幅に向上させることができ、さらに、多層構造とした場合であっても保護層全体の厚さが従来構造の保護層と等 しい場合には熱エネルギー作用部からインクに対して伝達される熱の伝達効率を従来例と同様に維持することができ、信頼性の高いインク飛翔記録装置を得ることができる等の効果を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】請求項1及び請求項2記載の発明における保護 層を拡大して示した縦断正面図である。

【図2】従来構造の保護層を拡大して示した縦断正面図である。

【図3】請求項1記載の発明の一実施例を示す分解料視 図である。

【図4】その一部を拡大して示す平面図である。

【図5】図4におけるA-A線断面図である。

【図6】ヒー夕部付近を拡大して示す縦断正面図であ ス

70 【図7】インクの飛翔原理を順に示す概略断面図である。

【図8】 請求項2 記載の発明の一実施例におけるインク の飛翔原理を順に示す概略断面図である。

【図9】請求項2記載の発明の一実施例を示す斜視図である。

【図10】その分解斜視図である。

【図11】その一部を裏面側から見た斜視図である。

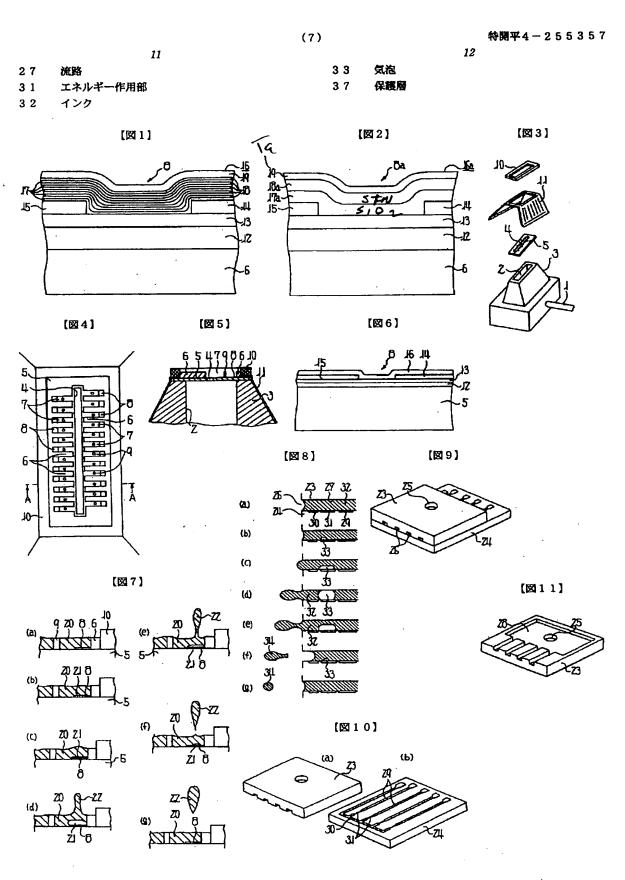
【図121 ヒータ部付近を拡大して示す縦断正面図である。

40 【図13】発熱抵抗体層を用いる気泡発生手段の一般的 構造を説明するための詳細図である。

#### 【符号の説明】

- 1 インク供給手段
- 7 インク液面保持手段
- 8 エネルギー作用部
- 11 信号入力手段
- 16 保護層
- 20 インク
- 21 気泡
- 50 26 オリフィス

-322-

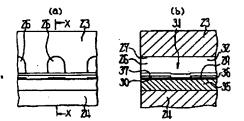


-323-

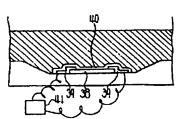
(8)

特開平4-255357

[図12]



[図13]



-324-